PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-319226

(43)Date of publication of application: 04.12.1998

1/1343

(51)Int.Cl.

G02B 5/20 C03C 17/245 C03C 17/38

G02F

(21)Application number: 09-128812

(71)Applicant : NIPPON SHEET GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

19.05.1997

(72)Inventor: TOYOSHIMA TAKAYUKI

WADA SHUNJI OGINO ETSUO

(54) ELECTRODE PLATE FOR COLOR DISPLAY DEVICE AND COLOR DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an electrode plate for a color display device improved in an inorg conductive thin film characteristic while high chemical resistance is maintained.

SOLUTION: This electrode plate is formed by arranging a tight adhesive layer consisting of a compd. of at least any among the oxide, nitride and oxynitride of metals between color filters and the transparent conductive film thereof and forming the layers where the color filters are at least partly carbonized on the surface of the transparent conductive film side of the color filters. In such a case, the tight adhesive layer is disposed between the org. protective, film and the transparent conductive film and the surface of the org. protective film on the transparent conductive film side is provided with the layer where the org. protective film is at least partly carbonized. At least partially carbonized layer acts to protect the ground surface. The tight adhesive layer acts to tightly



adhere the carbonized layer and the transparent electrodes. Further, the at least partially carbonized layer of the color filters or the org. protective film acts to protect the ground surface.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-319226

(43)公開日 平成10年(1998)12月4日

(51) Int.Cl.⁶ G 0 2 B 識別配号

101

FΙ G 0 2 B 5/20

101

CO3C 17/245 17/38

5/20

C 0 3 C 17/245 17/38

Α

G 0 2 F 1/1343

G 0 2 F 1/1343

審査請求 未請求 請求項の数9 〇L (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-128812

平成9年(1997)5月19日

(71)出顧人 000004008

日本板硝子株式会社

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

(72)発明者 豊島 隆之

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

日本板硝子株式会社内

(72)発明者 和田 俊司

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

日本板硝子株式会社内

(72)発明者 荻野 悦男

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

日本板硝子株式会社内

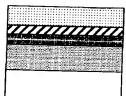
(74)代理人 弁理士 松永 孝義

(54) 【発明の名称】 カラー表示装置用電極板とカラー表示装置

(57)【要約】

【課題】 高い耐薬品性を保ったまま無機導電薄膜の特 性を向上させたカラー表示装置用の電極板を得ることで ある。

【解決手段】 カラーフィルターと該透明導電膜の間に 金属の酸化物、窒化物、酸窒化物の少なくともいずれか の化合物からなる密着層を配置し、該カラーフィルター の該透明導電膜側の表面に該カラーフィルターが少なく とも部分的に炭化された層を有するカラー表示装置用電 極板、または前記構成のカラーフィルターと透明導電膜 の間にさらに有機保護膜を設けたカラー表示装置用電極 板において、有機保護膜と透明導電膜の間に前記密着層 を設け、該有機保護膜の該透明導電膜側の表面に該有機 保護膜が少なくとも部分的に炭化された層を設けた構成 である。前記少なくとも部分的に炭化された層が下地を 保護するように働き、密着層は炭化層と透明電極を密着 させるように働く。さらに、カラーフィルターもしくは 有機保護膜の少なくとも部分的に炭化された層が下地を 保護するように動く。



透明電極板 密着層 部分的に炭化された層 カラーフィルタ

ガラス基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カラーフィルター上に透明導電膜が形成 されたカラー表示装置用電極板において、

1

該カラーフィルターと該透明導電膜の間に金属の酸化 物、窒化物、酸窒化物の少なくともいずれかの化合物か らなる密着層を配し、かつ該カラーフィルターの該透明 導電膜側の表面に該カラーフィルターが少なくとも部分 的に炭化された層を設けることを特徴とするカラー表示 装置用電極板。

【請求項2】 炭化されている層におけるX線光電子分 光法によるカルポキシル基に起因する信号 (Icoo) に対するC-C結合に起因する信号 (Ic-c)の比率 (Іс-с/Ісоо) が炭化されていない内部のそれ よりも大きいことを特徴とする請求項 1 記載のカラー表 示装置用電極板。

【請求項3】 炭化された層は、酸素イオンまたはアル ゴンイオンを含むガスイオンを衝突させて形成したこと を特徴とする請求項2記載のカラー表示装置用電極板。 【請求項4】 カラーフィルター上にカラーフィルター を保護する目的で形成されている有機保護膜を形成し、

該有機保護膜上に透明導電膜が形成されたカラー表示装 置用電極板において、

該有機保護膜と該透明導電膜の間に金属の酸化物、窒化 物、酸窒化物の少なくともいずれかの化合物からなる密 着層を配し、かつ該有機保護膜の該透明導電膜側の表面 に該有機保護膜が少なくとも部分的に炭化された層を設 けることを特徴とするカラー表示装置用電極板。

【請求項5】 炭化されている層におけるX線光電子分 光法によるカルボキシル基に起因する信号 (Ісоо) に対するC-C結合に起因する信号 (Ic-c) の比率 (Іс-с/Ісоо) が炭化されていない内部のそれ よりも大きいことを特徴とする請求項4記載のカラー表 示装置用電極板。

【請求項6】 炭化された層は、酸素イオンまたはアル ゴンイオンを含むガスイオンを衝突させて形成したこと を特徴とする請求項5記載のカラー表示装置用電極板。 【請求項7】 カラーフィルターがゼラチン、カゼイ ン、グリューのいずれかからなる天然高分子またはアク リル系の合成樹脂であり、有機保護膜がアクリル系、エ ポキシ系またはポリイミド系の合成樹脂であることを特 40 徴とする請求項1ないし6のいすれかに記載のカラー表 示装置用電極板。

【請求項8】 金属の酸化物、窒化物、酸窒化物の少な くともいずれかの化合物からなる密着層の主成分が、二 酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸化チタン、 酸化ジルコニウムの単体あるいは混合物であることを特 徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載のカラー表 示装置用電極板。

【請求項9】 請求項1ないし8のいずれかに記載のカ

表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐薬品性、密着 性、微細加工性に優れたカラー表示装置用電極板などに 関する。

[0002]

【従来の技術】カラー表示装置に用いられる電極板は、 一般的にガラス基板上に有機樹脂を材料としたカラーフ ィルターを形成し、その上から同じく有機樹脂を材料と した透明保護膜を塗布した後、導電性を持つ無機透明電 極を形成する事によって製造されている。その透明電極 の配線は、一般的には一旦一様な透明導電膜を形成した 後、ウェットエッチングによって所望の配線の形状を得 ている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記ウェットエッチン グによる配線加工を行う場合、さまざまな薬品を用いる ために、透明導電膜の下地であるカラーフィルターある 20 いは透明な有機保護膜が薬品によって侵され、侵食を受 けるという問題が発生する。また、有機樹脂上に無機薄 膜を形成するために、所定の加工に耐え得るだけの密着 性を持たせることが非常に難しい。

【0004】そのため、従来ではカラーフィルターある いは有機保護膜と無機導電薄膜の間に他の薄膜(一般的 には二酸化ケイ素薄膜)を形成することによって、耐薬品 性、密着性を向上させていた。しかし、二酸化ケイ素薄 膜は一般的にはRFスパッタリング法によって形成され るが、成膜速度が遅いことが工業上不利な点となってい 30 る。また、成膜前のRF-ブラズマによりカラーフィル ターあるいは有機保護膜が物理的、化学的に損傷を受け ることから、後工程で電極板を生産する場合の不安定さ の主原因となっている。

【0005】これらの問題を解決するために、カラーフ ィルターあるいは有機保護膜を部分的に炭化させること によって二酸化ケイ素薄膜を用いないで耐薬品性を向上 させる方法が提案されているが、炭化の程度が過度に進 むと、密着性に乏しくなり、ウェットエッチングによる 配線形成時に所望の形状が得られないという欠点を有し ている。

【0006】また、有機樹脂上に直接無機導電薄膜を形 成するために、成膜中に有機樹脂から発生する水分等の 不純物の影響を無機導電薄膜が受け、無機導電薄膜の導 **電性を示すシート抵抗値が上昇するという問題があっ** た。

【0007】本発明の課題は高い耐薬品性を保ったまま 密着性を向上させることである。また、本発明の課題は カラー表示装置用の電極板の製造時に高い耐薬品性を保 ったままウェットエッチングを用いた電極形成時に所望 ラー表示装置用電極板を用いることを特徴とするカラー 50 の形状を得ることである。また、本発明の課題は高い耐 薬品性を保ったまま密着性を向上させて無機導電薄膜の 特性を向上させたカラー表示装置用の電極板および該電 極板を用いるカラー表示装置を提供することである。 [0008]

【課題を解決するための手段】本発明の上記課題は次の 構成によって達成される。すなわち、カラーフィルター 上に透明導電膜が形成されたカラー表示装置用電極板に おいて、該カラーフィルターと該透明導電膜の間に金属 の酸化物、窒化物、酸窒化物の少なくともいずれかの化 合物からなる密着層を配し、かつ該カラーフィルターの 10 該透明導電膜側の表面に該カラーフィルターが少なくと も部分的に炭化された層を有するカラー表示装置用電極 板、または、

【0009】カラーフィルター上にカラーフィルターを 保護する目的で形成されている有機保護膜を形成し、該 有機保護膜上に透明導電膜が形成されたカラー表示装置 用電極板において、該有機保護膜と該透明導電膜の間に 金属の酸化物、窒化物、酸窒化物の少なくともいずれか の化合物からなる密着層を有し、かつ該有機保護膜の該 透明導電膜側の表面に該有機保護膜が少なくとも部分的 20 に炭化された層を有するカラー表示装置用電極板であ る。

【0010】本発明には前記電極板を用いるカラー表示 装置も含まれる。本発明のカラーフィルターは、一般的 には顔料分散法や印刷法によって形成されたゼラチン、 カゼイン、グリュー等の天然高分子またはアクリル系の 合成樹脂を材料として形成されるが、成膜方法や着色方 法に依らず透明樹脂であればいかなる樹脂でもよい。ま た本発明の有機保護膜はアクリル系、エポキシ系または ポリイミド系などの合成樹脂であるが透明膜であれば、 その成膜方法や着色方法に依らずいかなる樹脂でもよ

【0011】本発明で言う部分的に炭化した層というの は、必ずしも一様に炭化した層からなるものである必要 はなく、要求される水準以上の耐薬品性を持てば、炭化 層は不均一な膜厚のものでも良い。また、炭化層の厚み はある水準以上の耐薬品性を満たせば良いが、極端に厚 い場合は炭化層によって透過率が著しく減少するために 好ましくない。

【0012】このような少なくとも部分的に炭化した層 を形成する方法には様々な手段がある。例えば密着層を 成膜する直前にカラーフィルター層または該カラーフィ ルター層上に形成される有機保護層をDC-プラズマあ るいはRF-プラズマに短時間曝す方法や、密着層を成 膜する直前にカラーフィルター層または該カラーフィル ター層上に形成される有機保護層にイオンを照射する方 法がある。

【0013】本発明においては、炭化層を形成する条件 の制御が容易に行えるイオン照射が望ましく、イオン照

ゴンの混合ガス、アルゴンがあり、酸素が最も好まし い。加速電圧100~2000V、照射時間は30~2 00秒、とりわけ400~1000V、30~60秒の 照射条件が好ましい。これらの条件はイオンエネルギー 密度で表示すると0.01~500W・sec/c m^2 、とりわけ $1\sim 50$ W・sec/c m^2 が最適である ことを意味する。

【0014】本発明に求められる炭化層の炭化の程度に は所定の範囲があり、あまりにも炭化が進んだ場合には カラーフィルターの生産工程での種々の処理に耐え得る だけの隣接層との密着性が乏しくなる。

【0015】本発明の炭化されている層は、例えば該炭 化層におけるX線光電子分光法によるカルポキシル基に 起因する信号(Icoo)に対するC-C結合に起因す る信号 (Ic-c) の比率 (Ic-c/Icoo) が炭 化されていない内部のそれよりも大きいことにより得ら れる。また、炭化された層は、酸素イオンまたはアルゴ ンイオンを含むガスイオンを衝突させて形成することが できる。

【0016】本発明の金属の酸化物、窒化物、酸窒化物 の少なくともいずれかの化合物からなる密着層の主成分 は、二酸化ケイ素、アルミナ、窒化ケイ素、酸窒化ケイ 素、酸化チタン、酸化ジルコニウムなどの単体あるいは 混合物から形成される。

【0017】さらに、本発明において用いることができ る透明導電膜としては、ITOや酸化スズ、アルミニウ ムをドープした酸化亜鉛、また、電気抵抗の低い金、 銀、銅などの貴金属をITOまたは酸化インジウム、ア ルミニウムをドープした酸化亜鉛などの透明導電酸化膜 で挟んだ膜を用いることも可能である。

【0018】また、電気的特性を変化させず、かつ光学 的特性などを改善させる目的で各層間に中間層を挟むこ とは本発明の趣旨に反しない。本発明のカラー表示装置 用電極板は、図1~2に示す断面を有する。

【0019】また、本発明のカラー表示装置用電極板に おいては、カラーフィルターと密着層もしくは有機保護 膜と密着層の間に少なくとも部分的に炭化された層が下 地を保護するように働く。密着層は炭化層と透明電極を 密着させるように働く。さらに、カラーフィルターもし くは有機保護膜の少なくとも部分的に炭化された層が下 地を保護するように動く。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。

実施例1

30

ガラス基板上にゼラチンからなるカラーフィルターを形 成し、カラーフィルター付ガラス基板を作製した。アク リル系の有機樹脂であるポリグリシジルメタクリレート に硬化剤として無水トリメティック酸を添加し、スピン 射をするときのガス種としては具体的には、酸素とアル 50 コート法により上記カラーフィルター付ガラス基板上に

5

塗布し、200℃で1時間焼成した。

【0021】上記の方法により作製した有機保護膜の表 面をX線光電子分光法により測定したところ、検出され た極表面の炭素量と酸素量の比(C/Oとする)は1. 47であった。また、検出されるC1s軌道の信号を解 析した結果、C-C結合に規定される信号(Ic-c) とCOO結合に規定される信号 (Icoo)の比 (Ic - c / I c o o) は 4 . 9 3 であった。この有機保護膜 付ガラス基板の透過率を測定すると78%であった。 【0022】上記の方法により有機保護膜を形成したガ 10 ラス基板を真空槽に導入し、その後有機保護膜に対して イオンエネルギー密度20・Wsec/cm²、加速電 圧1000Vの条件で酸素イオンを100秒間照射し た。その後基板を取り出し、X線光電子分光法により有 機保護膜表面を測定したところ、C/Oは2.23とな り、イオン照射前と比較して大きくなった。また、検出 されるC1s軌道の信号を解析した結果、Ic-c/I cooは19.7となり、イオン照射前と比較して大き くなった。この有機保護膜付ガラス基板の透過率を測定

【0023】前記事実を確認した後、同一の方法でカラーフィルター上に有機保護膜を形成したガラス基板を真空槽に導入した。その後有機保護膜に対してイオンエネルギー密度20・Wsec/cm²、加速電圧1000 Vの条件で酸素イオンを100秒間照射した。その後直ちに電子ピーム蒸着法により二酸化ケイ素膜(本発明の密着層)を10nm形成し、DCプラズマを用いたスパッタ法により酸化インジウムー酸化スズ透明導電膜(以下ITO)を形成した。

すると74%であった。

【0024】この試料を市販のシート抵抗計にてシート抵抗を測定したところ、6.7 Ω / \square であった。この試料を真空槽から取り出した後、40 $\mathbb C$ の10重量%水酸化カリウム水溶液中に浸漬させたところ、60分以上浸漬させてもITOの剥離は全く発生しなかった。上記方法により形成した電極板に対して、塩酸および塩化鉄水溶液を用いた10分間のウェットエッチングによる70 μ mライン/20 μ mスペースピッチの電極形成を施したところ、所定の形状を持つ電極を得ることができた。【0025】実施例2

ガラス基板上にゼラチンからなるカラーフィルターを形成し、カラーフィルター付ガラス基板を作成した。アクリル系の有機樹脂であるポリグリシジルメタクリレートに硬化剤として無水トリメティック酸を添加し、スピンコート法により上記カラーフィルター付ガラス基板上に塗布し、200℃で1時間焼成した。

【0026】上記の方法により作製した有機保護膜の表面をX線光電子分光法により測定したところ、検出された極表面の炭素量と酸素量の比(C/Oとする)は1.47であった。検出されるC1s軌道の信号を解析した結果、C-C結合に規定される信号(Ic-c)とCO

O結合に規定される信号 (Icoo) の比 (Ic-c/Icoo) は4.93であった。

【0027】この有機保護膜付ガラス基板の透過率を測定すると78%であった。上記の方法により有機保護膜を形成したガラス基板を真空槽に導入し、その後有機保護膜に対してイオンエネルギー密度20・Wsec/cm²、加速電圧100Vの条件でアルゴンイオンを30秒間照射した。その後基板を取り出し、X線光電子分光法により有機保護膜表面を測定したところ、C/Oは2・95となり、イオン照射前と比較して大きくなった。検出されるC1s軌道の信号を解析した結果、Ic-c/Icoo=22・3となり、イオン照射前と比較して大きくなった。この有機保護膜付ガラス基板の透過率を測定すると73%であった。

【0028】前記事実を確認した後、同一の方法でカラーフィルター上に有機保護膜を形成したガラス基板を真空槽に導入した。その後有機保護膜に対してイオンエネルギー密度20・Wsec/cm²、加速電圧100Vの条件でアルゴンイオンを30秒間照射した。その後直ちに電子ビーム蒸着法により二酸化ケイ素膜(本発明の密着層)を10nm形成し、その後直ちにDCブラズマを用いたスパッタ法によりITOを形成した。この試料を市販のシート抵抗計にてシート抵抗を測定したところ、7.0Ω/□であった。この試料を真空槽から取り出した後、40℃の10重量%水酸化カリウム水溶液中に浸漬させたところ、60分以上浸漬させてもITOの剥離は全く発生しなかった。

【0029】上記方法により形成した電極板に対して、 塩酸および塩化鉄水溶液を用いた10分間のウェットエッチングによる 70μ ライン 20μ mスペースピッチの電極形成を施したところ、所定の形状を持つ電極を得ることができた。

【0030】実施例3

ガラス基板上にゼラチンからなるカラーフィルターを形成し、カラーフィルター付ガラス基板を作製した。上記の方法により作製したカラーフィルターの表面をX線光電子分光法により測定したところ、検出された極表面の炭素量と酸素量の比(C/Oとする)は1.02であった。検出されるC1s軌道の信号を解析した結果、C-C結合に規定される信号(Ic-c)とCOO結合に規定される信号(Icoo)の比(Ic-c/Icoo)は4.22であった。このカラーフィルター付ガラス基板の透過率を測定すると78%であった。

【0031】上記の方法によりカラーフィルターを形成したガラス基板を真空槽に導入し、その後カラーフィルターに対してイオンエネルギー密度 $20 \cdot Wsec/cm^2$ 、加速電圧 1000 Vo条件で酸素イオンを 100 秒間照射した。その後基板を取り出し、X 線光電子分光法によりカラーフィルター表面を測定したところ、<math>C/c Oは 2.30 となり、イオン照射前と比較して大きくな

った。検出されるC1S軌道の信号を解析した結果、I c-c/Icooは6.31となり、イオン照射前と比 較して大きくなった。このカラーフィルター付ガラス基 板の透過率を測定すると74%であった。

【0032】前記事実を確認した後、同一の方法でカラ ーフィルターを形成したガラス基板を真空槽に導入し た。その後カラーフィルターに対して加速電圧1000 Vの条件で酸素イオンを100秒間照射した。その後直 ちに電子ビーム蒸着法を用いて二酸化ケイ素膜(本発明 マを用いたスパッタ法によりITOを形成した。この試 料を真空槽から取り出して後、40℃の10重量%水酸 化カリウム水溶液中に浸漬させたところ60分以上浸漬 させてもITOの剥離は全く発生しなかった。

*【0033】上記方法により、形成した電極板に対し て、塩酸および塩化鉄水溶液を用いた10分間のウェッ トエッチングによる 70μ mライン/ 20μ mスペース ピッチの電極形成を施したところ、所定の形状を持つ電 極が得ることができた。

8

【0034】実施例4~9

実施例1から実施例3と同一の方法により、二酸化ケイ 素(本発明の密着層)の有無によるパターニング性の違 いを確認するため、イオン照射ならびに二酸化ケイ素成 の密着層)を10nm形成し、その後直ちにDCプラズ 10 膜の有無が与える影響についてITO成膜のパターニン グ性の評価を行なった。

【0035】下記表1は、二酸化ケイ素の有無によるパ ターニング性の違いを表に示したものである。

| 英 大ラーフィルタ材 | 電極板の主要製作条件 | | | | | | 電極板性能 | | |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------|--|
| Fij | ── 加速電圧(Y) | | | 膜材料 | | | 耐7/1/1/1性 | 電板比抵抗 | |
| | | 照射前 | 照射後 | | 厚み(na) | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | SiO ₂ | 6. 7 | | | | |
| | 1 .000 | 4. 93 | 19.7 | 1 | ł | 0 | 0 | 2. 1 | |
| | 76.7 7/42 | | - | | | | | | |
| | | 1 00 | 00.0 | S10 ₂ | 7.0 | | _ | | |
| 1 | 1 200 | 4. 93 | 22. 3 | 1 | 212 | Q | 0 | 2. 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 22 | 6 31 | 3101 | 1. Z | | | | |
| | 1 | 7. 22 | 0.01 | 10 | 280 | o | 0 | 2. 2 | |
| t' 5f7 | | · · · · · · · | 1 | | | | | | |
| なし | | 4. 22 | 15.3 | 0102 | 0.0 | | | 0.0 | |
| | 30 | | 1 | 5 | 380 | | 0 | 2. 0 | |
| t' jfy | 酸素付り | | | | | | | | |
| 1 | 1000 | 4. 93 | 22. 2 | | | 0 | 0 | 2. 1 | |
| | 200 | | 1 | 10 | 310 | ~ | | 4. 1 | |
| | | | | SiO ₂ | 6.8 | $\neg \neg$ | | | |
| 1 | | 4. 93 | 25. 5 | 1 | - 1 | 0 | 0 | 2. 2 | |
| | | | | 10 | 320 | 1 | | | |
| | | | | SiO ₂ | 6.8 | | | | |
| | | 4. 93 | 30.2 | | | 0 | 0 | 2. 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | [| SiO ₂ | 7.0 | | | | |
| 40 | | 4. 22 | 21.0 | . | | © | o | 2. 1 | |
| b' isy | | | | | | | | | |
| | | 4 10 | | \$10. | 7. 8 | _ | _ | | |
| '*' | | 4. 22 | 24. 3 | | | 0 | (O) | 2.3 | |
| ** ify | | | | 10 | | | | | |
| | | 1 02 | 10 7 | O13N4 | | | | _ | |
| | | 1. 30 | 19. / | 10 | | (O) | 0 | 2.1 | |
| | 利 有機保護膳 ** ラ チン ** リ タ・リッ・ソメ メ タ・リッ・ソメ メ タ・リッ・フォ ・* リ タ・リッ・フォ メ ラ・リッ・フォ ・* リ タ・リッ・フォ ・* フ チン な し ** ラ チン な し | 数 カラフィルタ材質 (おり取射 ** 2 加速電圧(Y) | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ### ### ############################# | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 株 カーフィルタ材質 イン照射が 2 IC-c/Icoot*-ク上 密着層 ITO専電視 技術(2/0) 原教(2) 原教 | カーフィルタ材質 イン照射か Ic-c/Icoot* - 月上 密着層 ITO導電源 IXIX(2/01) ハ*ケーツ性 F機保護験 特間(秒) R製材 照射後 厚み(nm) 厚み(nm) 厚み(nm) アク(nm) アク(n | 1 | |

【0036】※パターニング性は塩酸および塩化鉄水溶 液を用いた10分間のウェットエッチングによる70μ

時の、ライン形状から判断した。

※正確な電極パターンが形成されたものを (◎)、電極 mライン \angle 2 0 μ mスペースピッチの電極形成を施した 50 パターンの端部に微小なダレが認められる程度のものを

合格(O)として、電極パターンがえぐられていたり、 部分的に欠落しているものを不合格(△または×)と判 定する。

※耐アルカリ性評価は、40℃の10重量%水酸化カリ ウム水溶液中に30分間浸漬させ、剥離が起こるかどう かで判断した。

目視で全く剥離が認められないものを (⑩)、微小の膜 浮き (ふくらみ) が認められるものを合格 (○) 、膜が 明らかに剥離しているものを不合格(△または×)と判 定する。

【0037】この表1から二酸化ケイ素が存在すること によって下地に影響されることなくパターニング性も安 定して向上していることがわかる。

実施例10

ガラス基板上にゼラチンからなるカラーフィルターを形 成し、カラーフィルター付ガラス基板を作成した。アク リル系の有機樹脂であるポリジシルメタクリレートに硬 化剤として無水トリメティック酸を添加し、スピンコー ト法により上記カラーフィルター付ガラス基板上に塗布 し、200℃で1時間焼成した。

【0038】上記の方法により作製した有機保護膜の表 面をX線光電子分光法により測定したところ、検出され た極表面の炭素量と酸素量の比(C/Oとする)は1. 47であった。検出されるC1s軌道の信号を解析した 結果、C-C結合に規定される信号(Ic-c)とCO 〇結合に規定される信号(Ісоо)に比(Іс-с/ Icoo) は4.93であった。この有機保護膜付ガラ ス基板の透過率を測定すると78%であった。

【0039】上記の方法により、有機保護膜を形成した ガラス基板を真空槽に導入し、その後有機保護膜に対し 30 てイオンエネルギー密度20・Wsec/cm²、加速 電圧1000Vの条件で酸素イオンを100秒間照射し た。その後基板を取り出し、X線光電子分光法により有 機保護膜表面を測定したところ、C/Oは1.35とな り、イオン照射前と比較して大きくなった。検出される C1s軌道の信号を解析した結果、Ic-c/Icoo は19.7となり、イオン照射前と比較して大きくなっ た。この有機保護膜付ガラス基板の透過率を測定すると 74%であった。

【0040】前記事実を確認した後、同一の方法でカラ ーフィルター上に有機保護膜を形成したガラス基板を真 空槽に導入した。その後有機保護膜に対してイオンエネ ルギー密度20・Wsec/cm2、加速電圧1000 Vの条件で酸素イオンを100秒間照射した。その後直 ちに反応性D Cスパッタ法により、窒化ケイ素(本発明 の密着層)を10nm形成し、DCプラズマを用いたス パッタ法により酸化インジウム-酸化スズ透明導電膜

(以下ITO)を形成した。この試料を市販のシート抵 抗計にてシート抵抗を測定したところ、6.6 Ω / \Box で

10重量%水酸化カリウム水溶液中に浸漬させたとこ ろ、60分以上浸瀆させてもITOの剥離は全く発生し なかった。

10

【0041】上記方法により形成した電極板に対して、 塩酸および塩化鉄水溶液を用いた10分間のウェットエ ッチングによる70μmライン/20μmスペースピッ チの電極形成を施したところ、所定の形状を持つ電極を 得ることができた。

【0042】比較例1 (炭化された層がない場合)

10 ガラス基板上にゼラチンからなるカラーフィルターを形 成し、カラーフィルター付ガラス基板を作製した。アク リル系の有機樹脂であるポリグリシジルメタクリレート に硬化剤として無水トリメティック酸を添加し、スピン コート法により上記カラーフィルター付ガラス基板上に 塗布し、200℃で1時間焼成した。上記方法にて形成 した有機保護膜付ガラス基板を真空槽に導入し、電子ビ 一ム蒸着法により二酸化ケイ素薄膜を10nm形成し、 **その後直ちにDCプラズマを用いたスパッタ法によりI** TO膜を形成した。この試料を真空槽より取り出し、4 0℃の10重量%水酸化カリウム水溶液中に浸漬させた ところ、10分浸漬させたところでITOが剥離してし まった。

【0043】上記方法にて形成した電極板に対して、塩 酸および塩化鉄水溶液を用いた10分間のウェットエッ チングによる70μmライン/20μmスペースピッチ の電極形成を施したところ、ITO膜がウェットエッチ ング中に剥離してしまった。

【0044】比較例2 (密着層がない例)

ガラス基板上にゼラチンからなるカラーフィルターを形 成し、カラーフィルター付ガラス基板を作製した。アク リル系の有機樹脂であるポリグリジシルメタクリレート に硬化剤として無水トリメティック酸を添加し、スピン コート法により上記カラーフィルター付ガラス基板上に 塗布し、200℃で1時間焼成した。上記の方法により 作製した有機保護膜の表面をX線光電子分光法により測 定したところ、検出された極表面の炭素量と酸素量の比 (C/Oとする) は1. 47であった。検出されるC1 s 軌道の信号を解析した結果、C-C結合に規定される 信号(Іс-с)とСОО結合に規定される信号(Іс 00) に比 (I c-c/I c00) は4. 93であっ

【0045】この有機保護膜付ガラス基板の透過率を測 定すると78%であった。上記の方法により、有機保護 膜を形成したガラス基板を真空槽に導入し、その後有機 保護膜に対してイオンエネルギー密度400・Wsec /cm²、加速電圧400Vの条件でアルゴンイオンを 100秒間照射した。その後基板を取り出し、X線光電 子分光法により有機保護膜表面を測定したところ、C/ Oは5.22となり、イオン照射前と比較して大きくな あった。この試料を真空槽から取り出した後、40 $^{f c}$ の $^{f 50}$ った。検出されるC1s軌道の信号を解析した結果、I

c-c/Icooは30.2となり、イオン照射前と比 較して大きくなった。この有機保護膜付ガラス基板の透 過率を測定すると68%であった。

【0046】前記事実を確認した後、同一の方法でカラ ーフィルター上に有機保護膜を形成したガラス基板を真 空槽に導入した。その後有機保護膜に対してイオンエネ ルギー密度400・Wsec/cm²、加速電圧400 Vの条件でアルゴンイオンを100秒間照射した。その 後直ちにDCプラズマを用いたスパッタ法によりITO を形成した。この試料を真空槽から取り出した後、40 10 とともに、表2に示す。 ℃の10重量%水酸化カリウム水溶液中に浸漬させたと ころ、60分以上浸漬させてもITOの剥離は全く発生 しなかった。

12 *【0047】上記方法により形成した電極板に対して、 塩酸および塩化鉄水溶液を用いた10分間の70μライ ン/20μmスペースピッチの電極形成を施したとこ ろ、ITO膜がウェットエッチング中に剥離してしまっ

【0048】比較例3~5

密着層を設けなかったことの他は実施例5、6、7、9と全く同じ手法で、それぞれ比較例3、4、5、6の電 極板を得た。これらの電極板の性能を比較例1および2

[0049]

【表2】

| 战 | | 電極板の主要製作条件 カラーフィルタ材質 (オン照射ガス Ic-c/Icook゚ーク比 密着層 | | | | | | | 電極板性能 | | |
|---------|------------------------------------|--|----------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|-------|-------|--|--|
| 例 | W7-71W74J/g | 177照射*ス 加速電圧(Y) | Ic-c/Icoot -9比 | | | ITO導電膜 | | | | | |
| | 有機保護膜 | 時間(秒) | 照射前 | 照射後 | 膜材料 | 低抗(Q/U) 厚み(nn) | パチーン性 | 耐7A的性 | 電極比抵抗 | | |
| | t° jfy | なし | 11141 84 | WIN SK | Si O ₂ | 7.3 | | | | | |
| ì | ** 119" 119" 9N | (素(cahtun) | - |] _ | 0.02 | 1. 0 | × | × | 2. 3 | | |
| | 19990-1 | | | | 10 | 310 | ,, | ^ | 2. 3 | | |
| 2 | ±° 777 ≠° 79° 79° 9% | てかコ・ンイオン | 4. 93 | 30. 2 | なし | 9. 1 | Δ. | 0 | 2. 8 | | |
| ٤ | 1399V-1 | 400 100 | | | | | | | | | |
| | せ ラチン | 酸素化 | | | | 300 | | | | | |
| 3 | ** 99 ' 199 ' 9h | 1000 | 4.93 | 22.3 | なし | 8. 2 | | | | | |
| | ノククリレート | 200 | | - Ju. 0 | *** | 310 | Δ | 0 | 2.5 | | |
| . | も ラチン | 7かコーンイキン | 4. 93 | 24. 0 | なし | 10.6 | Δ | (O) | 3. 4 | | |
| 4 | ま [*] リク*リシ*シル よナクリレート | 100 | | | | | | | | | |
| | セラチン | 200 | | | | 320 | | - 1 | | | |
| | *.112.113.51 | 7ルコ・ンイオン 400 | 4. 93 | 24.3 | なし | 11.0 | Δ | 0 | 3. 3 | | |
| | 19クリレート | 30 | | | | 200 | | | | | |
| \perp | | | - 1 | | | 300 | - 1 | ı | | | |

表2に示すように炭化層がない場合および密着層がな く、しかも炭化処理しすぎた場合も電極板性能が低下す る。上記表2でパターン性の△は本発明の実施例に比較 しての評価であり、実用するに際して不具合があるとい うものではない。

[0050]

【発明の効果】本発明によれば、少なくとも部分的に炭 40 化された表面を持つカラーフィルターまたは有機保護膜 を持ち、該カラーフィルターもしくは該有機保護膜との 界面に密着層を有する透明電極とカラー表示装置用電極 板を用いることにより、密着層なき場合と比較して密着

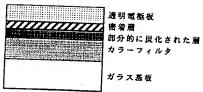
性を飛躍的に向上させることが可能となる。所定のパタ ーンの透明電極膜の加工が容易となるため、カラー表示 装置の生産に好適なカラー表示装置用電極板となる。ま た、密着層の効果として透明電極の特性を向上させるこ とも可能となり、カラー表示装置の生産に好適なカラー 表示装置用電極板となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のカラー表示装置用電極板の一実施形 態を示すものである。

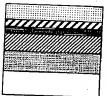
【図2】 本発明のカラー表示装置用電極板の一実施形 態を示すものである。

【図1】



ガラス基板

【図2】



透明電極板 密着層 部分的に炭化された層 有機保護膜

カラーフィルタ

ガラス基板

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-013147

(43)Date of publication of application: 17.01.1995

(51)int.CL

1/1335 G02F 5/20 G02B

1/1343 // G02F

(21)Application number: 05-176230

(71)Applicant : ASAHI GLASS CO LTD

23.06.1993 (22)Date of filing:

(72)Inventor: NOSHIRO MAKOTO MATSUMOTO KIYOSHI

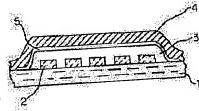
HARADA HIRONOBU

(54) COLOR FILTER SUBSTRATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve adhesion strength of a conductive film on a color filter substrate having a transparent electrode and to improve fine processing characteristics (patterning characteristics) of the conductive film by using a silicon oxide film containing carbon as an intermediate film.

CONSTITUTION: A color filter 2 comprising a resin with dispersion of a pigment is formed to $5\,\mu$ m thickness on a transparent glass substrate 1 by printing, and further, a resin protective layer 3 is formed by applying an acryl resin to $3\,\mu$ m thickness by a roll coating method. After a mixture gas (Ar/O2) is introduced and its flow amt. is controlled to obtain 3 x 10-3Torr pressure, a silicon oxide film containing carbon is formed to 100nm thickness as an intermediate film 5 by a DC magnetron sputtering method using a SiC target at 200° C substrate temp. Further, a transparent conductive film 4 of ITO is formed to 250nm thickness by a magnetron sputtering method.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Dainer's de([D:

3,2000 Japanese Patent Office